(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年7 月11 日 (11.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/053514 A1

(51) 国際特許分類7:

C04B 35/49, H01L 41/18

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/11577

(22) 国際出願日:

2001年12月27日(27.12.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2000-402891

2000年12月28日(28.12.2000) J

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社ボッシュオートモーティブシステム (BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS CORPORATION) [JP/JP]; 〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷3丁目6番7号 Tokyo (JP). (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 粕川 和久 (KA-SUKAWA, Kazuhisa) [JP/JP]; 〒355-0028 埼玉県 東松山市 箭弓町3-13-26 株式会社ボッシュオートモーティブシステム内 Saitama (JP). 大野 和俊 (OHNO, Kazutoshi) [JP/JP]; 〒355-0028 埼玉県 東松山市 箭弓町3-13-26 株式会社ボッシュオートモーティブシステム内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 塩澤 寿夫、外(SHIOZAWA,Hisao et al.); 〒 104-0031 東京都 中央区 京橋一丁目 8 番 7 号 京橋日殖ビル 8 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[続葉有]

(54) Title: CERAMIC MATERIAL AND PIEZOELECTRIC ELEMENT USING THE SAME

(54) 発明の名称: セラミック材料及びそれを用いた圧電素子

(57) Abstract: A ceramic material which is represented by a general formula: ABO_d and contains Pb, Zr and Ti as main components, wherein A is $(Pb_{1-a}M^1_{a-b})$ and B is $[(M^2_{1/3}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}]$, or is represented by the formula: $Pb_xM^3_{1-x}[(M^4_{1/3}Nb_{1/3})_{\alpha}(Co_{1/3}Nb_{2/3})_{\beta}(Zr_{\beta}Ti_i]O_3$. The ceramic material can be prepared by a sintering through a firing at a low temperature of 950°C or lower, exhibits excellent piezoelectric characteristics, in particular, an excellent elongation in the longidutinal direction (d_{33}) and a low dissipation factor (tan δ) in combination with a high Curie temperature (Tc), and has an excellent electromechanical coupling factor (Kp), and thus is suitable for use as a piezoelectrical material for piezoelectrical actuator and the like.

(57) 要約:、



WO 02/053514 A1

WO 02/053514 A1



添付公開書類: — 国際調査報告書 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。



明 細 書

セラミック材料及びそれを用いた圧電素子

技術分野

本発明は、圧電アクチュエータなど各種の圧電材料に適した低温焼成可能な圧電特性を有するセラミック材料に関する。また本発明は、圧電特性を有し、低温焼成可能なセラミック材料からなる部材と電極を有する圧電素子及び積層型圧電素子に関する。

背景技術

近年、圧電セラミックと内部電極又は外部電極を形成する金属とを積層一体化した圧電積層セラミックが、インクジェットプリンターのカラーインク噴射制御やデーゼルエンジンのコモンレール燃料噴射制御用の圧電アクチュエータ及び圧電トランスとして使用され始めている。このような圧電積層セラミックには、電圧印加による伸び(d₃₃)が大きいなどの理由で、鉛、ジルコニウム、チタンの複合酸化物を主成分とするいわゆるPZT系の材料が主として使用されている。

上記PZT系材料を使用した製品としては、例えば、圧電アクチュエータ、圧電振動子としてコンピュータの発振子、セラミックフィルタ、圧電トランス、ガス器具の着火素子、圧電ブザー、超音波送受波器、マイクロホン、超音波加湿器などが挙げられる。このうち圧電アクチュエータは、圧電効果を利用した固体素子であるため、磁性体にコイルを巻



いた構成を有する従来の電磁式アクチュエータと比較して、消費電力が 少ない、応答速度が速い、微小位置を制御することができる、発熱が少 ない、寸法及び重量が小さい等の優れた特徴を有している。

圧電アクチュエータに使用される圧電材料は、その温度変化、耐久性等の観点から高い圧電特性が要求される。一方、最近では比較的低い印加電圧で大きな歪を発生し得る小型アクチュエータとして、積層セラミックコンデンサの技術を応用した積層型圧電アクチュエータが種々開発されている。この積層型圧電アクチュエータについても、当然に高い圧電特性が要求される。

上記圧電アクチュエータは、印加電圧を比較的高くする必要がある。このため、圧電素子の電極としては、発熱量が少なくなるように銀パラジウム合金(AgーPd合金)のような良導体が広く用いられてきた。また、上記積層型圧電アクチュエータ用の圧電素子は、一般に、圧電材料のセラミックグリーンシートに内部電極形成用導体ペーストを塗布し、これを多層に積層して同時焼成するという方法で製造される。すなわち、積層型圧電アクチュエータの製造に際しては、内部電極が圧電材料と同時に焼成されるので、焼成温度においても内部電極が溶融しない低温焼成材料であることが要求される。

一方、上記PZT系セラミックを用いた圧電積層セラミックを十分焼結させるためには、酸素等を含む酸化性雰囲気中で1100℃以上の焼成温度における焼成が必要である。従来の圧電積層セラミックの製造方法では、PZT系セラミック粉末のグリーンシートや板状形成体に金属を主成分とするペーストを塗布して導体層を形成し、これらを積層した



後、脱バインダを行い、更に高温で焼成する。すなわち同時焼成により 一体化する方法が主流であった。そのため積層に用いられる金属は、高 温の酸化性雰囲気中でも酸化されず、かつ1100℃以上の融点を有す る銀ーパラジウム合金などの白金族を含有する貴金属に限られていた。

上記銀パラジウム合金は、一般に、この合金中のパラジウムの配合量が多くなるほど融点が高くなる。また、高温焼成においては銀が圧電材料中へ拡散するため、アクチュエータとしての耐久性が著しく低下する。一方、パラジウムは高価であるため、この合金中のパラジウム配合量は、製品コストを抑えるためにはできるだけ少ない方が望ましい。

このような観点から比較的パラジウムの配合量の少ない銀パラジウム合金が開発され、耐熱性と製品コストの両面で比較的優れているAg70-Pd30合金が広く圧電素子の電極材料として利用されている。このAg70-Pd30合金は、パラジウムが30wt%程度(25~35wt%)配合され、1150℃より低い温度であれば溶融を抑えることができる。このAg70-Pd30合金と圧電材料を1150℃で同時焼結させて作成した圧電素子がこれまでに報告されている。しかし、得られた圧電素子の圧電特性は満足できるものとはいえなかった。

そこで、上記の銀パラジウム合金と1150 \mathbb{C} 以下の温度でも焼成可能な圧電材料を用いて圧電特性を改善する試みがなされている。例えば、内部電極としてAg70-Pd30を使用した積層型圧電アクチュエータに使用可能な、 $Pb[(Zn_{1/3}Nb_{2/3})(Ni_{1/3}Nb_{2/3}), Zr, Ti]O_3$ で表されるPZT 系圧電材料がそれである。この圧電材料は、1150 \mathbb{C} よりも低い温度(例えば1120 \mathbb{C})で内部電極と同時焼成した場合にも、ある程度の

圧電特性を示す。

しかしながら、得られる圧電特性、特に電気機械結合係数 (Kp) は 依然として不十分であった。その一方で、さらなる焼結の低温化と銀パ ラジウム合金におけるパラジウム配合量の低減化が要望される。しかる に、これまでのところ1120℃以下の温度において焼結可能で、かつ 優れた圧電特性を示す圧電材料は報告されていない。

他方、キュリー温度T c が高い状態であっても電圧印加時の伸び、特に縦方向の圧電歪定数 d_{33} が従来よりも高く、しかも誘電損失を示す散逸係数 $tan \delta$ も小さい圧電材料はこれまでのところ知られていない。

かくして本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的とするところは、Ag70-Pd30のような銀パラジウム合金はもちろんのこと、パラジウム配合量の少ないAg-Pd合金や、他のさらに融点の低い金属であっても電極として同時焼成により調製可能な、すなわち、950 C以下の低温における焼成で焼結し、調製することができるセラミック材料であって、優れた圧電特性、特に高いキュリー温度Tcであっても優れた縦方向の伸び(d_{33})及び低い散逸係数($tan\delta$)を示すセラミック材料を提供することにある。

また、本発明の別の目的は、上記セラミック材料を用いた圧電素子及び積層型圧電素子を提供することにある。

発明の要約

本発明者は、優れた圧電特性を有し、かつ低温焼結可能なPZT系セ



ラミック材料の開発を目的として鋭意検討を重ねた。その結果、特定の 元素を含むPZT系セラミック材料が950℃以下の温度における焼成 によって焼結可能であること、かつ圧電特性にも優れた材料であること を見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明の目的は、一般式ABO_a(但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、Zr及びTiを主成分とするセラミック材料であって、前記一般式のAが($Pb_{1-a}M^1_{a-b}$)(但し、0 < a < 0. 08、0 < b < 0. 075である。)で表されることを特徴とするセラミック材料により達成される。

また、本発明の目的は、一般式ABO $_a$ (但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、Zr及びTiを主成分とするセラミック材料であって、前記一般式のBが $[(M^2_{1/3}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}]$ (但し、 $0.05 < c < 0.2 、 0.18 < \alpha < 0.28 、 0.36 < <math>\beta$ < 0.44 、 0.36 < γ < 0.44 である。)で表されることを特徴するセラミック材料によっても達成される。

さらに本発明の目的は、下記の式(1)で表されるセラミック材料に よっても達成される。

 $Pb_{1-a}M_{a-b}^{1}[(M_{1/3}^{2}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}]O_{d}\cdots (1)$

(但し、式(1)中、M¹は3A族元素、並びにLi、Na、K、Mg、Ca及びSrからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、M²はMg、Ca、Sr、Cr、Mn、Fe、Co、Ni及びZnからなる群から選ばれる三種以上の元素であり、0<a<0.08、0<b<0.075、0.05
 0.18<a<0.28、0.36<b

44、0.36< γ <0.44であり、かつdはPb、 M^1 、 M^2 、Nb、Zr及びTi それぞれの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)

また上記セラミック材料の好ましい態様としては、次のものが挙げ られる。

- (1)前記M¹がSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K及びLuからなる群から選ばれる一種以上の元素である前記セラミック材料。
- (2) 前記 M¹ が L a 及び K から選ばれる一種以上の元素である前記セラミック材料。
- (3) 前記 M² がNi、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる三種以上の元素である前記セラミック材料。
- (4) 前記 M²がNi、Zn及びCoである前記セラッミック材料。
- (5) 前記 β 及び γ が 0 . 9 $2 < \beta / \gamma < 1$. 0 8 である前記セラミック材料。
- (6) 前記 α 、 β 及び γ が 1. $0 \le \alpha + \beta + \gamma \le 1$. 15である前記セラミック材料。
- (7) 縦方向圧電歪定数 d 33 が 8 5 0 以上である前記セラミック材料。
- (8) 散逸係数 tanδが0. 003<tanδ<0. 012である前記セラミック材料。
- (9) キュリー温度T c が 2 5 0 ℃より高く、かつ比誘電率 ε , が 2 3 0 0 より小さい前記セラミック材料。

また、本発明の目的は、一般式 ABO_a (但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつBb、C



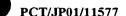
上記セラミック材料の好ましい態様としては次のものが挙げられる。

- (1) 第 IV1 A~2 B族元素、第 V1 A~3 A及び 6 A族元素、並びに 第 VI1 A~6 A族元素の群から選ばれる一種以上の元素をさらに含む前 記セラミック材料。
- (2) Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K、Lu、Ni、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる一種以上の元素をさらに含む前記セラミック材料。

上記セラミック材料は、非化学量論組成又は化学量論組成を示し、特に、高キュリー温度Tcであっても良好な縦方向の伸び(大きな縦方向の圧電歪定数(d₃₃))を有し、かつ誘電損失が少ない(散逸係数 tan δ が小さい)優れた圧電特性を示す。このため、本発明のセラミックス材料であれば、所望の伸びを小型の素子で得ることが可能であり、かつ使用時の自己発熱が少ないという利点を有するため、圧電アクチュエータ等の圧電素子、特に積層型圧電素子、積層型圧電トランス素子などの用途に非常に適している。

また、本発明のセラミックスにおける好ましい別の態様として、下記 の式(2)で表されるセラミック材料が挙げられる。

 $Pb_{x}M_{1-x}^{3}[(M_{1/3}^{4}Nb_{2/3})_{e}(Co_{1/3}Nb_{2/3})_{f}(Zn_{1/3}Nb_{2/3})_{g}Zr_{b}Ti_{i}]0_{3}\cdots (2)$



(但し、式 (2) 中、 M^3 は、La、K、Er及びYbからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、 M^4 は、Ni、Mn及びSrからなる群から選ばれる元素であり、 $0.990 \le x \le 0.997$ 、 $0 \le e < 0.22$ 、0 < f < 0.22、0 < g < 0.22、 $0.38 \le h \le 0.43$ 、 $0.38 \le i \le 0.41$ であり、かつ $0.18 \le e + f + g \le 0.22$ であり、e + f + g + h + i = 1である。)

前記式(2)で示される本発明のセラミック材料は、化学量論組成を示し、950℃以下の温度の焼成により良好な焼結を示し、調製することができるため、銀パラジウム合金(Ag70-Pd30)を始め、その他の融点の低い元素を内部電極として同時焼成することが可能である。その上、このセラミック材料は、優れた圧電特性を有するため、圧電アクチュエータ等の圧電素子、特に積層型圧電素子の製造に非常に適している。

本発明のセラミック材料は、前記式(2)のM³は、K又はLaであることができる。また、本発明のセラミック材料は、前記式(2)のM⁴はNi、Mn又はSrであることができ、Niであることが好ましい。また、本発明のセラミック材料の密度は、7.6g/cm³以上であることができる。

また本発明は、上記本発明のセラミック材料からなる部材と少なくとも 1 対の電極とを有する圧電素子に関し、さらに本発明のセラミック材料からなる部材と電極とを交互に積層させた構造体を含む積層型圧電素子に関するものである。

また、積層型圧電素子の電極は、Cu、Ag、Ag-Pt又はAg-



Pd合金からなる電極であることもできる。

発明を実施するための形態

以下に本発明の実施の形態において本発明の内容を詳細に説明する。

請求の範囲第1項に係るセラミック材料は、一般式ABO_a(但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、Zr及びTiを主成分とするセラミック材料であって、前記一般式のAが(Pb_{1-a}M¹_{a-b})(但し、0 < a < 0.08、0 < b < 0.075である。)で表されることを特徴とする。

請求の範囲第1項に係るセラミック材料は、Pb、Zr及びTiを主成分とするが、一般式ABOaのA(以下「Aサイト」という。)にはPbが含まれ、B(以下「Bサイト」という。)にはZr及びTiが含まれる。さらにAサイトは、Pb1-aM¹a-bで表される。請求の範囲1項に係るセラミック材料はイルメナイト構造とペロブスカイト構造の両者を含むが、圧電材料として使用する場合には、圧電特性の観点からペロプスカイト構造であることが好ましい。前記 Pb1-aM¹a-b は、bが0を超えるので、PbとM¹との原子比の合計((1-a)+(a-b))は1未満であり、Aサイトは、いわゆる非化学量論組成を示す。Aサイトのa値は0<a<0.08の範囲であれば特に限定されず、好ましくは0<a<0.06であり、さらに好ましくは0.01<a>a<0.05である。a値が0<a>a<0.08の範囲にあることは、酸素欠陥を導入するため、特にペロプスカイト構造に酸素欠陥を導入するために好ましい。また、b値は0b位10<a>c<0.075の範囲であり、前記a値よりも小さい値を適宜選択するこ



とができ、好ましくは0 < b < 0.06であり、さらに好ましくは0.01 < b < 0.06である。b値が0 < b < 0.75の範囲にあることが、酸素欠陥を導入するため、特にペロブスカイト構造に酸素欠陥を導入するために好ましい。

上記AサイトのM¹は、金属元素であり、PZT系セラミック材料においてペロブスカイト構造を形成できるものであれば特に限定されない。好ましくは3A族元素並びにLi、Na、K、Mg、Ca及びSrからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、さらに好ましくはSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K及びLuからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、最も好ましくはLa及びKの一方又は両方の元素である。

Bサイトは、PZT系セラミック材料においてペロブスカイト構造を形成し得る元素からなり、少なくともZr及びTiを含む。ZrとTiの比は特に限定されないが、例えば高い電気機械結合(Kp)を得るという観点から0.92<Zr/Ti<1.08であることが好ましい。BサイトにはZr及びTi以外の元素を含むことができ、そのようなその他の元素については特に限定されず、圧電特性を維持し得る範囲で適宜選択することができる。但し、Bサイトは非化学量論組成であることはもちろんのこと、化学量論組成であってもよく、Aサイトとの合計においても非化学量論組成及び化学量論組成のいずれであっても構わない。

請求の範囲第1項に係るセラミック材料における酸素の原子数 d は、Aの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。Aの酸化物とは、Pb及びM¹が最も安定な構造を有する酸化物を意味し、また



Bの酸化物とは、Bに含まれるZr及びTiを含む金属元素の最も安定な構造を有する酸化物を意味する。なお、具体例については後述する。

請求の範囲第2項に係るセラミック材料は、一般式ABO $_a$ (但し、 $_d$ はAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、 $_{_1}$ これ、かつPb、 $_{_2}$ これ、かつPb、 $_{_3}$ これ、かつPb、 $_{_4}$ これ、かつPb、 $_{_5}$ これ、かつPb、 $_{_5}$ これ、かつPb、 $_{_5}$ これ、かった。 $_{_5}$ これ、かつPb、 $_{_5}$ これ、 $_{_5}$ には、 $_{_5}$ これ、 $_{_5}$ には、 $_{_5}$ には

上記セラミック材料のBサイトは、[(M²1/3Nb2/3-c)。ZrgTi,]で表され、M²はPZT系セラミック材料において少なくともペロプスカイト構造を形成し得る元素であれば特に限定されない。好ましくは、M²はMg、Ca、Sr、Cr、Mn、Fe、Co、Ni及びZnからなる群から選ばれる三種以上の元素であり、さらに好ましくは、Ni、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる三種以上の元素であり、最も好ましくはNi、Zn及びCoである。

前記 $[(M^2_{1/3}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}]$ は、前記 c、 α 、 β 及び γ の範囲において M^2 、 N b、 Z r 及び T i の原子比の合計が 1 より小さい場合、 1 に等しい場合、 D び 1 より大きい場合を含む。前記原子比の合計が 1 より小さい場合及び大きい場合、 D サイトは非化学量論組成を示す。一方、前記原子比の合計が 1 に等しい場合、 D サイトは化学量論組成を示す。すなわち、請求の範囲第 2 項に係るセラミック材料のD サイトは、前記 D なわち、請求の範囲第 D 項に係るセラミック材料のD カートは、前記 D なわち、請求の範囲第 D 項に係るセラミック材料のD カートは、前記 D なわち、請求の範囲第 D 項に係るセラミック材料のD カートは、前記 D なわち、請求の範囲第 D 可能によって、非化学量論組成である場合とがある。



上記 B サイトの c 値は、 0.05 < c < 0.2 の範囲で適宜決定することができる。 c 値を 0.05 < c < 0.2 の範囲としたのは、散逸係数 $tan\delta$ を低く抑えるためであり、好ましくは 0.05 < c < 0.18 の範囲であり、さらに好ましくは 0.06 < c < 0.15 の範囲である。

また上記Bサイトの α 、 β 及び γ は、それぞれ0. $18<\alpha<0$. 28、0. $36<\beta<0$. 44、0. $36<\gamma<0$. 44 の範囲で適宜決定することができる。 α 値を0. $18<\alpha<0$. 28 の範囲としたのは、キュリー温度を高く保つためであり、好ましくは0. $19<\alpha<0$. 27 の範囲であり、さらに好ましくは0. $2<\alpha<0$. 25 の範囲である。また、 β 位及び γ 位を0. $36<\beta<0$. 44 の範囲としたのは、大きな縦方向圧電歪定数を得るためであり、好ましくは0. $38<\beta<0$. 42 の範囲であり、さらに好ましくは0. $40<\beta<0$. 42 の範囲である。

Aサイトは、PZT系セラミック材料においてペロブスカイト構造を 形成し得る元素からなり、少なくともPbを含む。AサイトにはPb以 外の元素を含むことができ、そのようなその他の元素については特に限 定されず、圧電特性を維持し得る範囲で適宜選択することができる。

但し、Aサイトは非化学量論組成であることはもちろんのこと、化学 量論組成であってもよく、Bサイトとの合計においても非化学量論組成 であっても化学量論組成であってもかまわない。

 γ 値に対する β 値(β / γ)は、MPB境界(相境界)を示す指標となるものであり、 $0.92 < \beta$ / $\gamma < 1.08$ の範囲であることが好ましく、 $0.92 < \beta$ / $\gamma < 1.06$ の範囲であることがより好ましく、



 $0.93 < \beta/\gamma < 1.03$ の範囲であることがさらに好ましい。

また、 $\alpha+\beta+\gamma$ の値は、1. $0 \le \alpha+\beta+\gamma \le 1$. 15であることが好ましく、1. $01 \le \alpha+\beta+\gamma \le 1$. 08であることがさらに好ましい。 $\alpha+\beta+\gamma$ 値が1. $0 \le \alpha+\beta+\gamma \le 1$. 15の範囲であることが、ペロブスカイト構造を有する結晶構造中の酸素欠陥量の観点から好ましい。

請求の範囲第3項に係るセラミック材料は、下記の式(1)で表される。

$$Pb_{1-a}M^{1}_{a-b}[(M^{2}_{1/3}Nb_{2/3-c})_{a}Zr_{B}Ti_{r}]O_{d}\cdots (1)$$

式 (1) 中、M¹ は3 A族元素、並びにLi、Na、K、Mg、Ca及びSrからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、好ましくはSc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K及びLuからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、さらに好ましくはLa及びKから選ばれる一種以上の元素である。また、M² はMg、Ca、Sr、Cr、Mn、Fe、Co、Ni及びZnからなる群から選ばれる三種以上の元素であり、好ましくは、Ni、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる三種以上の元素であり、好ましくは、Ni、

上記(1)のセラミック材料のうち、 $Pb_{1-a}M^1_{a-b}$ (Aサイト)は、bが 0を超えることから、P bと M^1 との原子比の合計((1-a)+(a-b))は 1 未満であり、Aサイトは、いわゆる非化学量論組成を示す。また、 $[(M^2_{1/3}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}](B$ サイト)は、前記 c、 α 、 β 及び γ の範囲において、 M^2 、N b、Z r 及び T i との原子比の合計が 1 より小さい場合、



1に等しい場合、及び1より大きい場合を含む。Bサイトの原子比の合計が1より小さい場合又は大きい場合には、Bサイトは非化学量論組成を示し、前記原子比の合計が1に等しい場合には、Bサイトは化学量論組成を示す。すなわち、請求の範囲第3項に係るセラミック材料のBサイトは、前記 c、 α、β及びγの値によって、非化学量論組成である場合と化学量論組成である場合とがある。

また、AサイトとBサイトとの合計においては、ABサイト全体として非化学量論組成であってもよく化学量論組成であってもよい。

式(1)中の a 、b 、c 、 α 、 β 及び γ の値は、それぞれ 0 < a < 0 . 0 8 、 0 < b < 0 . 0 7 5 、 0 . 0 5 < c < 0 . 2 、 0 . 1 8 < α < 0 . 2 8 、 0 . 3 6 < β < 0 . 4 4 、 0 . 3 6 < γ < 0 . 4 4 の範囲である。 これらの数値範囲を限定した理由及び好ましい数値範囲については、上記請求の範囲第1項及び第2項に係るセラミック材料での説明と同様である。

より具体的には、例えばM¹がLa、M²がNiである場合、上記各酸化物はPbO、La₂O₃、NiO、Nb₂O₅、ZrO₂及びTiO₂を意



味する。ここで、 d は各酸化物の酸素原子数の和であるから、 P b O の (1-a)、 L a_2O_3 の $(a-b)\times 3/2$ 、 N i O の $\alpha\times 1/3$ 、 N b $_2O_5$ の $\alpha\times (2/3-c)\times 5/2$ 、 Z r O_2 の 2 β 、 T i O_2 の 2 γ の合計 $[(1-a)+(a-b)\times 3/2+\alpha\times 1/3+\alpha\times (2/3-c)\times 5/2+2\beta+2\gamma]$ から求めることができる。

本発明において縦方向の圧電歪定数 d₃₃ は、電圧を印加したときの縦方向のセラミック材料の伸びを示すものである。本発明のセラミック材料は、消費電力、低発熱、応答速度などの制御の観点から850以上の d₃₃を有することが好ましく、より好ましくは880以上、さらに好ましくは900以上である。

本発明のセラミック材料におけるキュリー温度T c と比誘電率 ϵ , は、高温下での使用及び投入電力の観点からキュリー温度T c は 2 5 0 \mathbb{C} より大きく、かつ比誘電率 ϵ , は 2 3 0 0 より小さいことが好ましい。また、キュリー温度T c は 2 8 0 \mathbb{C} 以上であることより好ましく、さらに好ましくは3 0 0 \mathbb{C} 以上である。また、比誘電率 ϵ , は 2 2 0 0 より小さいことがより好ましく、2 0 0 0 より小さいことがさらに好ましい。

請求の範囲第13項に係るセラミック材料は、一般式ABO』(但し、

上記セラミック材料は、Pb、Zr及びTiを主成分とする複合酸化物からなり、少なくともペロブスカイト構造を形成できる範囲で、さらにPb、Zr及びTi以外の元素を含むことができる。このような元素としては、第 IV1 A~2 B族元素、第 V1 A~3 A及び 6 A族元素、並びに第 VI1 A~6 A族元素の群から選ばれる一種以上の元素を挙げることができ、Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K、Lu、Ni、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる一種以上の元素であることが好ましい。

すなわち、請求の範囲第13項に係るセラミック材料は、キュリー温



度T c が 2 5 0 C以上でも、縦方向圧電歪定数 d_{33} が 8 5 0 以上、散逸係数 $tan \delta$ が 0 . 0 0 3 $< tan \delta$ < 0 . 0 1 2 であり、かつ比誘電率 ϵ_r が 2 3 0 0 より小さいという優れた圧電特性を示す。

より具体的には、例えば、P b、Z r Z

請求の範囲第16項に係るセラミック材料は、下記の式(2)を満た すものである。



上記式(2)において、x値は0.990 $\le x \le 0$.997である。x値は0.990 $\le x \le 0$.997の範囲であれば特に限定されない。x値を0.990以上としたのは、x値がこの数値より小さいと、1000℃以下で焼成させても焼結が十分に進行せず、得られた焼結体の密度が低くなって、圧電特性(特に電気機械結合係数: K_p)が極端に悪化するためである。焼成温度が1200℃程度と高くなれば、x値が0.990以下でも焼結が十分に進行する。しかし、1200℃程度まで焼成温度を高くしてしまうと、例えば A_g 70 $-P_d$ 30の銀パラジウム合金の内部電極で溶融が起こり、通電中にショートを起こす可能性が高くなる。またx値を0.997以下としたのは、x位がこの数値を超えると圧電特性、特に電気機械結合係数(K_p)が悪化するためである。

上記式(2)のe+f+g値は、 $0.18 \le e+f+g \le 0.22$ であり、かつ、 $0 \le e < 0.22$ 、0 < f < 0.22、0 < g < 0.22の範囲であれば特に制限はない。e+f+g値を0.18以上としたのは、e+f+g値がこの値よりも小さいと、上記式(2)の($M^4_{1/3}Nb_{2/3}$)。($Co_{1/3}Nb_{2/3}$)。($Co_{1/3}Nb_{2/3}$)。 $(Co_{1/3}Nb_{2/3})_g$ を固溶させた効果が現れずに、焼成温度を低減できないためである。またe+f+g値を0.22以下としたのは、e値がこの値を超えると圧電特性(特に電気機械結合係数:Kp)が悪化するためで、これは圧電特性の高い $Pb(Zr,Ti)O_3$ 成分が減少す



るためである。

また、 $0 \le e < 0$. 22、0 < f < 0. 22、0 < g < 0. 22としたのは、e 乃至 f 値がこの範囲内にある場合に、1000 \mathbb{C} 以下の低温焼成で焼結でき、優れた圧電特性(特に電気機械結合係数:Kp)を示し得るためである。

また、上記式(2)のh値及びi値は、 $0.38 \le h \le 0.43$ 及び $0.38 \le i \le 0.41$ の範囲であれば特に制限はない。h値を $0.38 \le h \le 0.43$ 、e値を $0.38 \le e \le 0.41$ の範囲にしたのは、それぞれこれらの範囲にないPZT系セラミックス材料では特に電気機械結合係数(Kp)の低下が著しく、高い圧電特性が得られないためである。

またe乃至i値は、e+f+g+h+i=1となるように調整する。本発明においてe+f+g+h+iの値1には、例えば0.995以上1.005未満の値も含まれる。e+f+g+h+i値が1を超える場合は、本発明のセラミック材料の化学量論組成よりも過剰な成分が存在することになり、この過剰成分が結晶粒界において析出してドメインスイッチングを阻害する可能性があるため、優れた圧電特性が得られない。一方、e+f+g+h+e値が1より小さい場合には、本発明のセラミック材料の組成成分が化学量論組成より少なく存在するため、格子欠陥を生じ圧電特性が低下することがあるため好ましくない。

前記式(2)中、M⁴は、ペロブスカイト構造を形成し得る元素であり、 Ni、Mn又はSrである。M⁴がNiである場合には、圧電定数を増加 することができる。また M⁴がMn又はSrである場合には、圧電定数を



維持しつつ誘電損失を小さくすることができる。好ましいM²はNiである場合である。Ni、Mn又はSrは、いずれも本発明のセラミック材料のBサイト(ZrとTiにあるサイト)に入る際に2価の原子価を有することができる。

式(2)で表される本発明のセラミック材料の密度については、一般にセラミック原料の焼結が進むほど密度が高くなる傾向がある。また、セラミック材料の密度が高いものは、一般に優れた圧電特性(特に電気機械結合係数:Kp)を示す。したがって、本発明のセラミック材料は少なくとも調製後のセラミック材料の密度が 7.6 g/c m 3 以上であることが好ましく、 7.7 g/c m 3 以上であることがより好ましい。

本発明のセラミック材料は従来品と同様に製造することができる。原料としては構成金属の酸化物、すなわち、PbO、CoO、ZnO、NiO、 La_2O_3 、 K_2CO_3 、 Nb_2O_5 、 TiO_2 、 ZrO_2 の各酸化物の粉末を、所望の組成が得られるような割合で配合して用いることができる。なお、原料としては、焼成中に熱分解を受けて上記金属酸化物を生ずる化合物も使用できる。例えば、PbOは Pb_3O_4 でもよく、また酸化物の代わりに炭酸塩や塩基性炭酸塩、水酸化物、カルボン酸塩等を使用することもできる。さらに、2種以上の構成金属を含む酸化物や炭酸塩を使用することも可能である。

本発明の圧電特性に著しい悪影響がなければ、原料は不可避的に混入する不純物を含んでいてもよい。例えば、 ZrO_2 は少量の HfO_2 を含み、また Nb_2O_5 は少量の Ta_2O_5 を含んでいることが多いが、このような原料を使用することもできる。



配合された上記の原料粉末は、十分に混合される。混合は、通常、湿式混合で行う。この混合粉末をそのまま成形することもできるが、通常は組成をより均質にするため、混合物をまず低温で仮焼し、仮焼した混合物を粉砕し、得られた粉末を成形に用いる。

セラミック材料の成形は、圧電材料の用途に応じて、所望の形態になるように行うことができる。例えば、圧縮成形(プレス成形)、ホットプレス、静水圧プレスを含む加圧成形により成形を行ってもよい。成形には少量の有機バインダを用いてもよい。このような有機バインダとしては、例えばポリビニルアルコール、カルボキシメチルセルロース、ワックス、ポリビニルブチラール、アクリルなどが挙げられる。

得られた成形体を次いで $1\ 0\ 0\ 0$ で又は $1\ 0\ 0\ 0$ でより低い焼成温度で焼結させると、本発明のセラミック材料が得られる。焼成温度が $1\ 0\ 0\ 0$ であっても十分に焼結が進行し、本発明のセラミック材料が得られる。焼成温度は、好ましくは $9\ 0\ 0\ 0$ であり、さらに好ましくは $9\ 0\ 0\ 0$ である。特に請求の範囲第 $1\ 0\ 0$ であり、さらに好ましくは $0\ 0\ 0$ である。特に請求の範囲第 $0\ 0\ 0$ であることができる。また、 $0\ 0\ 0$ で以下の温度で良好に焼成することができる。

また、焼成雰囲気は特に制限されないが、通常は大気中で焼成することができる。電極として比較的酸化しやすい金属又は貴金属を使用する場合には、酸化反応を防ぐために窒素等の不活性ガス雰囲気中で焼成するのが好ましい。



得られた焼結体に電極を取付け、常法に従って分極処理(例、シリコンオイル中で直流電圧を印加)を施すと、圧電素子が得られる。本発明のセラミック材料からなる部材を有する圧電素子に使用される電極は、一般的に電極として使用される金属、貴金属等を使用することができる。

また、本発明のセラミック材料は、積層型圧電アクチュエータなどに 用いられる積層型圧電素子として使用することができる。本発明の積層 型圧電素子は、セラミック材料からなる部材と内部電極とを交互に積層 させた構造体を有すれば、セラミック材料からなる部材の積層数につい ては特に限定されない。このため、積層数は、所望の印加電圧及び変位 量に合わせて適宜決定することができる。また、一層当たりの層の厚さ は特に限定されず、印加電圧に対応して適宜厚さを選択することができ る。

積層型圧電素子における圧電材料の成形は、一般にシート成形により 行われる。すなわち、前述のように原料の混合、仮焼、粉砕により得ら れた粉末を、適当な有機バインダ溶液と混合してスラリー状にし、この スラリーをドクターブレード等により一定厚みのシート又はテープ状に 成形する。得られたシート又はテープを乾燥して溶媒の大部分を除去す ることによりグリーンシートを得る。

このグリーンシートに、内部電極形成用の導体ペーストをスクリーン 印刷などの手法で所望の形状に塗布する。本発明の積層型圧電素子に用 いるセラミック材料は、1000℃以下の焼成温度であっても内部電極 と同時焼結することができる。このため、本発明の積層型圧電素子に使 用することのできる導体ペーストは、内部電極として一般に使用される



導体ペーストのほか、1000℃よりも融点の低い金属や貴金属(例えば、銅や銀)、Ag-Pt 合金又はパラジウム配合量の少ないAg-Pd 合金 (例えば、Pd10wt%以下配合)などを使用することができる。このため、本発明の積層型圧電素子であれば、内部電極が溶融することはなく、かつAgの拡散を防止でき、しかもショートの可能性も低い上、安価な金属、合金等を内部電極として使用することができるため、圧電素子の製品コストを大幅に低減することが可能となる。

前記の導体ペーストを塗布したグリーンシートを適当な寸法に裁断した後、適当な枚数(例、数十ないし数百枚)を重ね合わせ、熱圧着させて一体化し、得られた積層体を焼成して、内部電極と前記シート状の成形体とを同時に焼結させる。この焼成条件は前記と同様でよい。得られた焼結体に、一層ごとに分極方向が逆向きになるように外部電極を取付け、電圧を印加して分極させると、積層型圧電アクチュエータとして有用な積層型圧電素子が得られる。

このようして得られた圧電素子は、発振子、共振子、圧電結合子、機械的フィルタ、圧電トランス、通信機等の遅延装置、圧力計、流速計、風速計等の各種の計測装置、ピックアップ、マイクロホン、テレビリモコン等の音響装置、超音波診断装置、圧電ポンプ、超音波モータ、圧電アクチュエータなど各種の圧電セラミックの用途に使用することができる。

<u>実施例</u>

以下に本発明を、実施例を示しながらさらに詳細に説明する。なお、

以下の実施例に示す原料、試薬、割合、操作等は、本発明の精神から逸 脱しない限り適宜変更することができる。したがって、本発明の範囲は 以下に示す実施例に具体的に限定されるものではない。

実施例1

PbO、 ZrO_2 、 TiO_2 、ZnO、CoO、NiO及び Nb_2O_5 並びに La_2O_3 又は K_2CO_3 からなる原料粉末を、 $Pb_{1-a}M^1_{a-b}[(M^2_{1/3}Nb_{2/3-c})$ 。 $Zr_\beta Ti_\gamma]0_a$ の条件を満たす組成式において、表 1 に示す所定の比率になるように秤量し、ボールミルを用いて原料粉末を十分に湿式混合した。

<上記組成式の条件>

 M^1 : 試料 9 は K を使用した。その他の試料 $1 \sim 8$ 及び 1 $0 \sim 1$ 6 は L a を使用した。

 M^2 : 試料 4 は S r 、 N i 、 Z n を使用した。その他の試料 $1 \sim 3$ 及び $5 \sim 1$ 6 は C o 、 N i 、 Z n を使用した。

次いで得られた混合粉を大気中で900℃、2時間仮焼した後、再び ボールミルを用いて湿式粉砕を行った。

上記のように粉砕した粉に $2 \le t \le 0$ の有機バインダ(ポリビニルアルコール)を混合した後、 $150 \mu m$ のメッシュを通して粉末を得た。得られた粉末を 3 トン/ c m^2 の圧力で直径 20 m m、厚さ 2 m m の円板状に圧縮成形した後、得られた成形体をM g O 容器を用いて大気中 10 00 \mathbb{C} \mathbb{C} で 2 時間焼成した。

得られた円板状の焼結体の両面を研磨し、厚さ1mmに調整後、アルキメデス法により密度を算出した。その後、この円板状焼結体の両面に



銀を導電粉とする市販の導体ペーストを塗布し、大気中750℃で30分焼成して電極を形成してから、100℃のシリコンオイル中で3kVの直流電圧を30分間印加して分極させた。

分極処理後 2.4 時間以上が経過してから、各セラミック材料の圧電特性を測定した結果を、密度の計算結果と一緒に表 1 に示す。表中のKp は厚み方向の電気機械結合係数、 ϵ , は、厚み方向の比誘電率、 d_{33} は縦方向の圧電歪定数、T c はキュリー温度、 $tan \delta$ は散逸係数をそれぞれ示す。

各数値の算出方法

1. 電気機械結合係数 K p 及び比誘電率 ε,

 $Kp及び \epsilon_r$ の測定は、電子材料工業会標準規格に定められた電子材料工業会の圧電セラミック振動子の試験方法(EMAS-6001)に従って行った。

なお、 ϵ の測定は日本ヒューレットパッカード社製インピーダンスアナライザHP4192Aを用いて電子材料工業会標準規格 EMAS -6001に規定された形状の試験片を用いて25℃における静電容量を計測し、次式(3)より算出した。

$$\epsilon_r = \epsilon_{33}^T / \epsilon_0 = tC / \epsilon_0 S \cdots (3)$$

(但し、ε。は真空の誘電率 (8.854×10⁻¹²F/m)、 t は両電極間の距離 (m)、C は静電容量 (F)、S は電極面積 (m²) である。)

2. <u>圧電歪定数 d 33</u>

圧電歪定数 d₃₃の測定は、円柱状振動子のたて振動の測定方法を規定



した電子材料工業会標準規格 EMAS-6002 に規定された形状の試験片を用いて、電界強度 1.4kV/mm における伸びをレーザー変位計で計測し、この計測値から圧電歪定数 d_{33} の算出を行った。

3. <u>キュリー温度 T c</u>

キュリー温度Tcの測定は、炉内にて試料の温度を変化させたときの静電容量変化を記録し、最大の静電容量を示した温度をキュリー温度Tcとした。

4. 散逸係数 tan δ

散逸係数 $tan \delta$ の測定は、比誘電率 ϵ 、と同様、日本ヒューレットパッカード社製インピーダンスアナライザHP4192Aを用いて電子材料工業会標準規格EMAS-6001に規定された形状の試験片を用いて1kHz の周波数で測定を行った。

										•						
区分		*	*		*	*	*			*		*	*		*	*
tan ô	0.004	0.016	0.012	0.010	0.013	0.015	0.00	0.005	0.008	0.021	0.007	0.020	0.018	0.010	0.021	0.024
ျှ	321	316	335	330	318	337	326	320	318	332	314	332	309	307	341	327
d ₃₃	881	683	762	870	653	735	96/	879	851	705	1001	746	565	952	672	578
8.	2010	2465	2542	2270	2731	2483	2350	2198	2275	2512	2251	2654	2861	2129	2867	3012
Kp	63.1	58.7	56.8	62.7	59.7	60.5	61.0	63.8	62.9	8.09	64.6	56.8	54.8	6.09	58.7	56.2
α+β+r 密度[g/cm³]	7.90	7.88	7.78	7.98	7.88	7.75	7.87	7.98	. 7.96	7.65	7.92	7.72	7.53	8.00	7.75	7.65
$\alpha + \beta + \gamma$	1.04	1.00	1.01	1.03	1.02	1.03	1.00	1.02	1.02	1.01	1.07	1.04	101	1.07	0.89	1.00
818	1.025	1.056	0.955	0.930	1.057	1.105	1.024	0.976	0.976	1.098	0.952	0.956	0.795	0.976	0.975	1.108
γ.	0.40	0.36	0.44	0.43	0.35	0.38	0.42	0.41	0.41	0.41	0.42	0.45	0.44	0.41	0.40	0.37
β.	0.41	0.38	0.42	0.40	0.37	0.42	0.43	0.40	0.40	0.45	0.40	0.43	0.35	0.40	0.39	0.41
. a	0.23	0.26	0.15	0.20	0.30	0.23	0.15	0.21	0.21	0.15	0.25	0.16	0.22	0.26	0.10	0.22
ပ	0.120	0.230	0.100	0.065	0.140	0.050	0.150	0.120	0.120	0.070	0.140	0.250	0.150	0.170	0.210	0.150
þ	0.009	0.012	0.011	0.014	0.019	0.020	0.020	0.028	0.028	0.030	0.035	0.010	0.030	0.041	090'0	0.090
·	0.015	0.017	0.018	0.018	0.023	0.028	0.030	0.035	0.035	0.040	0.043	0.050	0.050	0.051	0.090	0.120
鼠料No	1	2	. 3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16

※は比較例を表す。



一方、試料9と試料1、4、8、11及び14の各測定値からK及び Laが M^1 として好ましいことが分かる。また、試料4と試料1、8、9、 11及び14の各測定値からSrとNi及びZnの組み合わせ及びCo とNi及びZnの組み合わせのいずれも M^2 として好ましいことが分かる。

また、 $\alpha+\beta+\gamma$ 値については、1より小さいもの(試料15)は、 $Kp \ge d_{33}$ が小さく電圧の印加による縦方向の伸びは少なかった。これより $\alpha+\beta+\gamma$ 値は1以上であることがより大きなKp及び d_{33} を得る観点から好ましいことが分かる。



実施例2

PbO、ZrO₂、TiO₂、ZnO、CoO、NiO及びNb₂O₅ 並びにLa₂O₃又はK₂CO₃からなる原料粉末を、下記の条件を満たす組成式

Pb_xM³_{1-x}[(M⁴_{1/3}Nb_{2/3})_e(Co_{1/3}Nb_{2/3})_f(Zn_{1/3}Nb_{2/3})_gZr_hTi_i]0₃において、表 2 に示す所定の比率になるように秤量し、ボールミルを用いて原料粉末を十分に湿式混合した。

<上記組成式の条件>

 M^3 :試料 $1.7 \sim 3.3$ は L a を使用した。また試料 3.3 は K を使用した。 M^4 :全ての試料において N i を使用した。

次いで得られた混合粉を実施例1と同じ条件下で仮焼した後、再びボ ールミルを用いて湿式粉砕を行った。

上記の粉砕した粉を実施例1と同様の方法で焼成して電極を形成し、 印加して分極させた。分極処理後24時間以上が経過してから、各セラミック材料の圧電特性を測定した結果を、密度の計算結果と一緒に表2 に示す。

表 2

区分		*			×	*	*				×		×	×			
tan ô	0.011	.ŀ	0.015	0.010	1	1	0.013	0.010	0.007	0.065	1	0.055	I		0.009	0.010	0.007
Tc	328	l	318	323	1	l	315	324	320	318	l	321	1	1	322	321	325
q ₃₃	836	1	738	785	1	l	585	719	810	765	I	786	1		733	754	811
2 .	2276	1381	2171	2180	1354	1587	1634	2070	1852	1859	1486	2070	l	i	2130	1986	2446
Κp	64.8	42.7	65.8	64.6	50.4	44.9	56.8	62.8	62.9	61.7	46.7	60.4	1	1	62.3	61.8	63.1
密度[g/cm³]	7.83	6.72	7.76	7.83	6.30	6.40	7.05	7.76	7.81	7.83	6.20	7.87	5.76	5.47	7.66	7.63	7.72
e+f+g+h+i 密度[g/cm³]	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00	1.02	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	0.39	0.34	0.38	0.41	0.38	0.37	0.39	0.38	0.40	0.41	0.38	0.40	0.41	0.37	0.41	0.40	0.39
ب	0.42	0.44	0.40	0.39	0.39	0.43	0.41	0.42	0.40	0.38	0.42	0.40	0.36	0.39	0.40	0.39	0.40
0+f+g	0.19	0.22	0.22	0.20	0.23	0.20	0.17	0.20	0.70	0.21	0.22	0.20	0.23	0.24	0.19	0.21	0.21
×	066.0	0.990	0.990	0.993	0.993	0.993	0.993	0.993	0.995	0.995	0.995	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
試料No	17	18	19	. 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

※行打数位を破す



表 2 において、試料 $17 \sim 19$ は x = 0. 990、試料 $20 \sim 24$ は x = 0. 993、試料 $25 \sim 27$ は x = 0. 995、及び試料 $28 \sim 3$ 3 は x = 0. 997 にそれぞれ固定して、e + f + g 値、 h 値及び i 値をそれぞれ変化させたものである。また M^3 として試料 $17 \sim 32$ では L a、試料 33 では K をそれぞれ使用した。

試料17、19、20、24~26、28、31及び32は、e+f+g値、h値及びi値がいずれも本発明のセラミック材料の範囲内であり、かつe+f+g+h+i値が1であったため、密度及びKpのいずれも良好であった。表2の密度の数値から950 Cの焼成温度で焼結が良好に行われ、またKpの数値から本発明のセラミック材料が優れた圧電特性を有していることが分かった。

これに対し、e値が0.22より大きかった試料21では、焼結が不完全となり、Kpが低くなって十分な圧電特性が得られなかった。一方、試料29及び30もe値が0.22よりも大きかったが、試料21と比べて極端に密度が小さく、焼結が劣っていたことが分かった。これより試料21よりもx値が0.002増加した分、PZT成分が減少したため焼結が不完全になったものと思われる。

なお、試料 29 及び 30 については、他の試料に比べて焼結がかなり 劣っていたため、Kp と ϵ 、の測定を行わなかった。

また、h値が0.43より大きい試料18では、ある程度焼結が進んだが、Kpが低く、高い圧電特性は得られなかった。

また、i値が0.38よりも小さい試料22では、焼結が不完全であったため、Kp値は低く、高い圧電特性は得られなかった。

一方、e+f+g+h+i=1を満たさないものの例として、試料23及び27が作成された。試料23は、e+f+g+h+i<1であったため、焼結はある程度進んだがKp値が低く、高い圧電特性は得られなかった。また、試料27は、e+f+g+h+i>1であったため、焼結は不完全となり、Kpが低く、圧電特性は十分ではなかった。

また、試料33はM³としてKを使用したが、e+f+g値、h値及び i値はいずれも本発明の範囲内であり、Laと同様、焼結が良好であり、 かつ高い圧電特性を得ることができた。

なお、試料32は、 M^4 がCo とZn とからなり、Ni を含まない試料であったが、 M^4 にNi が含まれていなくても、他の試料と同様に、良好な焼結と高い圧電特性を示した。これより、本発明のセラミック材料の M^4 については、Ni は任意的な元素となり得ることが分かる。

本発明のセラミック材料は、キュリー温度が250℃以上という高温下であっても、大きな縦方向の伸びが得ながら、比誘電率及び散逸係数を低く抑えられるという優れた圧電特性を有する。また、本発明のセラミック材料は、950℃以下の焼成温度で焼結して調製することができ、しかも電気機械結合係数が高く、かつ比誘電率が低いという優れた圧電特性を有している。また、本発明のセラミック材料は、950℃以下で焼成可能であるため、製造時における設備及び使用電力等においても大幅なコストダウンを図ることができる。

また、本発明のセラミック材料を用いた圧電素子は、優れた圧電特性を有し、かつ、安価に製造することができる。特に本発明が積層型圧電素子である場合には、950℃以下の温度で焼結可能であるため、例え



ば銅などの安価な金属又は貴金属を内部電極として使用することもできるほか、Ag95-5%Pdのようなパラジウムの組成比率の少ない銀パラジウム合金も使用することもできる。このため、本発明の積層型圧電素子は、積層型圧電アクチュエータとして有用である。

産業上の利用可能性

本発明のセラミック材料は、所望の伸びを小型の素子により得ることができ、かつ使用時の自己発熱が少ないという利点を有するため、圧電アクチュエータ等の圧電素子、特に積層型圧電素子、積層型圧電トランス素子などの用途に非常に適している。



請 求 の 範 囲

- 1. 一般式ABO_a(但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、Zr及びTiを主成分とするセラミック材料であって、前記一般式のAが($Pb_{1-a}M^1_{a-b}$)(但し、0 < a < 0. 08、0< b < 0. 075である。)で表されることを特徴とするセラミック材料。
- ・3.下記の式(1)で表されるセラミック材料。

 $Pb_{1-a}M^{1}_{a-b}[(M^{2}_{1/3}Nb_{2/3-c})_{\alpha}Zr_{\beta}Ti_{\gamma}]O_{d}\cdots (1)$



Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K及びLuからなる群から選ばれる一種以上の元素である請求の範囲第1項又は第3項に記載のセラミック材料。

- 5. 前記 M¹ が L a 及び K から選ばれる一種以上の元素である請求の範囲 第 4 項に記載のセラミック材料。
- 6. 前記 M² が N i 、 Z n 、 C o 、 M n 及 び M g からなる 群から 選ばれる 三種以上の元素である 請求の 範囲第 2 ~ 5 項の いずれか 一項に記載のセラミック 材料。
- 7. 前記 M²が N i 、 Z n 及び C o である請求の範囲第 6 項に記載のセラッミック材料。
- 8. 前記 β 及び γ が 0 . 9 $2 < \beta / \gamma < 1$. 0 8 である請求の範囲第 2 ~ 7 項のいずれか一項に記載のセラミック材料。
- 9. 前記 α 、 β 及び γ が1. $0 \le \alpha + \beta + \gamma \le 1$. 15である請求の範囲第2~8項のいずれか一項に記載のセラミック材料。
- 10. 縦方向圧電歪定数 d₃₃ が 8 5 0 以上である請求の範囲第 1 ~ 9 項の いずれか一項に記載のセラミック材料。
- 1 1. 散逸係数 tan δ が 0. 0 0 3 < tan δ < 0. 0 1 2 である請求の範囲第 1 ~ 1 0 項のいずれか一項に記載のセラミック材料。
- 12.キュリー温度Tcが250℃より高く、かつ比誘電率 ε , が230 0より小さい請求の範囲第1~11項のいずれか一項に記載のセラミック材料。
- 13.一般式ABO_a(但し、dはAの酸化物及びBの酸化物に含まれる酸素原子数の総和である。)で表され、かつPb、Zr及びTiを主成分



14. 第 IV1 A~2 B族元素、第 V1 A~3 A及び 6 A族元素、並びに 第 VI1 A~6 A族元素の群から選ばれる一種以上の元素をさらに含む請求の範囲第 1 3 項に記載のセラミック材料。

15. Sc、Y、La、Ce、Pr、Nd、Pm、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、K、Lu、Ni、Zn、Co、Mn及びMgからなる群から選ばれる一種以上の元素をさらに含む請求の範囲第14項に記載のセラミック材料。

16. 下記の式(2)で表されるセラミック材料。

 $Pb_{x}M_{1-x}^{3}[(M_{1/3}^{4}Nb_{2/3})_{a}(Co_{1/3}Nb_{2/3})_{f}(Zn_{1/3}Nb_{2/3})_{g}Zr_{b}Ti_{i}]0_{3}\cdots$ (2)

(但し、式(2)中、 M^3 は、La、K、Er及びYbからなる群から選ばれる一種以上の元素であり、 M^4 は、Ni、Mn及びSrからなる群から選ばれる元素であり、 $0.990 \le x \le 0.997$ 、 $0 \le e < 0.22$ 、0 < f < 0.22、0 < g < 0.22、 $0.38 \le h \le 0.43$ 、 $0.38 \le i \le 0.41$ であり、かつ $0.18 \le e + f + g \le 0.22$ であり、e + f + g + h + i = 1である。)

- 17. 前記式(2)の M³がK又はLaである請求の範囲第16項に記載のセラミック材料。
- 18. 前記式(2)の M⁴がNiである請求の範囲第16項又は第17項 に記載のセラミック材料。



- 19. 前記セラミック材料の密度が 7. 6 g/c m³以上である請求の範囲第 16~18項のいずれか一項に記載のセラミック材料。
- 20. 請求の範囲第1~19項のいずれか一項に記載のセラミック材料からなる部材と少なくとも1対の電極とを有する圧電素子。
- 21. 請求の範囲第1~19項のいずれか1項に記載のセラミック材料からなる部材と電極とを交互に積層させた構造体を含む積層型圧電素子。
- 22. 前記電極がCu、Ag、Ag-Pt又はAg-Pd合金からなる 請求の範囲第21項に記載の積層型圧電素子。

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl' C04B35/49, H01L41/18 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl7 C04B35/49-35/50 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2002 Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2002 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2002 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CA, REGISTRY (STN) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. Category* JP 7-315924 A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 1-21 Х 22 Y 05 December, 1995 (05.12.1995), Claims; table 3 (Family: none) 1-6,8-15, X US 5500142 A (Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.), 19 March, 1996 (19.03.1996), 20,21 Claims & JP 7-133151 A Claims 22 Y Х JP 62-197351 A (Seiko Epson Corporation), 1,2,4,5, 01 September, 1987 (01.09.1987), 8-15,20,21 (Family: none) Claims Y 22 . X JP 6-24841 A (Mitsubishi Kasei Corporation), 1,2,4,5, 01 February, 1994 (01.02.1994), 8-15,20,21 (Family: none) Claims Y 22 × Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot be date considered novel or cannot be considered to involve an inventive "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such means combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later document member of the same patent family than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 05 February, 2002 (05.02.02) 19 February, 2002 (19.02.02) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office Telephone No. Facsimile No.



International application No.

PCT/JP01/11577

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	US 3956150 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 11 May, 1976 (11.05.1976), Claims & JP 50-82596 A	1,2,4,5, 8-15,20,21
Y ·	Claims	22
x	JP 6-191941 A (Sumitomo Metal Industries, Ltd.), 12 July, 1994 (12.07.1994), Claims (Family: none)	1,2,4,5, 8-15,20-22
Y	US 6104128 A (Denso Corporation), 15 August, 2000 (15.08.2000), column 4, lines 25 to 39 & JP 2000-7432 A Par. No. [0006]	22
Y	US 6080328 A (Murata Manufacturing), 27 June, 2000 (27.06.2000), column 9, lines 4 to 12 & JP 11-292625 A Par. No. [0032]	22
Y .	JP 8-239268 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 17 September, 1996 (17.09.1996), Par. Nos. [0005], [0043] (Family: none)	· 22
¥	JP 10-330163 A (Kyocera Corporation), 15 December, 1998 (15.12.1998), Par. Nos. [0002] to [0006] (Family: none)	22
A	US 5753136 A (Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho), 19 May, 1998 (19.05.1998),	1-22
	Claims & JP 9-315860 A Claims	
-		·
•		
		-
•		
	· -	
,		
İ		·
	*	
		-
		<u> </u>

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/11577

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. 7 C04B35/49, H01L41/18							
D 591-4:3-7	- 4 / N mg						
	テった分野 最小限資料(国際特許分類(I P C))						
	C1. 7 C04B35/49-35/50	•					
	III. OI. 004B30/45-33/50						
		•					
	I - Mark						
	本の資料で調査を行った分野に含まれるもの	. •					
	新案公報 1926-1996年 実用新案公報 1971-2002年		(
	実用新案公報 1994-2002年		ĺ				
	新案登録公報 1996-2002年						
国際調査で使り CA, RI	用した電子データベース(データベースの名称、 EGISTRY (STN)	(調査に使用した用語)					
	·	•					
C. 関連する	ると認められる文献		,				
引用文献の			関連する				
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号				
X	JP 7-315924 A (松下電	器産業株式会社) 1995.	1-21				
Y	12.05,特許請求の範囲,表3		22				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	()					
X	US 5500142 A (MITSUI PI	TROCHEMICAL INDUSTRIES LT	1-6, 8-15,				
	D.) 1996. 03. 19, 特許請		20, 21				
Y	151 A, 特許請求の範囲	(A)(V)和6四区 J I I I I I I I I I I I I I I I I I I	20, 21				
-	10111, 10111111111111111111111111111111		22				
x	JP 62-197351 A (セイ:	コーエプソン株式会社) 19	1, 2, 4, 5,				
	87.09.01,特許請求の範囲		1 , 1				
Y		(ノ) ミリーなし)	8-15, 20, 21				
•	•		22				
区 C棚の締ぎ	にも文献が列挙されている。		郷た会服				
		- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	RA'C PRRO				
* 引用文献		の日の後に公表された文献					
IA」特に関連 もの	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表					
	頁日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、多	発明の原理又は理論				
	なおれたもの と表されたもの	の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、	は数十齢のユガ怒用				
	E張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考え					
日若しく	は他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、当					
文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに							
「ロ」日頭によ	ころ開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられる	5もの ·				
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテンドファミリー文献							
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 10.02.02							
国际制金老元 1 C C F O 5. 0 2. 0 2							
国際調査機関の	2名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4T 9728				
日本国	日本国特許庁 (ISA/JP) 武重 竜男 到便番号100-8915						
垂							
東京者	東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3463						

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/11577

Į	C (続き) .	関連すると認められる文献	
	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	X	JP 6-24841 A (三菱化成株式会社) 1994.02. 01,特許請求の範囲(ファミリーなし)	1, 2, 4, 5, 8–15, 20, 21 22
	x Y	US 3956150 A (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., L TD.) 1976.05.11, 特許請求の範囲&JP 50-82 596 A, 特許請求の範囲	1, 2, 4, 5, 8-15, 20, 21 22
	. X	JP 6-191941 A (住友金属工業株式会社) 1994. 07.12, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1, 2, 4, 5, 8-15, 20-22
٥	Y	US 6104128 A (DENSO CORPORATION) 2000.08. 15,第4欄第25-39行&JP 2000-7432 A,第 【0006】段落	22
	Y	US 6080328 A (MURATA MANUFACTURING) 2000.0 6.27,第9欄第4-12行&JP 11-292625 A, 第【0032】段落	22
	Y	JP 8-239268 A (株式会社村田製作所) 1996.0 9.17,第【0005】,【0043】段落(ファミリーなし)	22
	Y	JP 10-330163 A (京セラ株式会社) 1998.1 2.15,第【0002】-【0006】段落(ファミリーなし)	22
, Mr.	Α	US 5753136 A (KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUS HO) 1998.05.19,特許請求の範囲&JP 9-315860 A,特許請求の範囲	1-22

÷ . 9 47